

使用停止期間：令和6年12月9日（月）～令和7年4月中旬

機器名称		場所	担当
B05	多機能型三次元座標測定機	開放試験棟 三次元測定室	機械電子技術部
B09	微小硬さ試験器	開放試験棟 第2材料試験室	
B14	熱流動評価装置（フローテスター）	開放試験棟 第2材料試験室	
B15	熱流動評価装置（メルトインデクサー）	開放試験棟 第2材料試験室	
B23	耐光（耐候）性試験機	試験棟 環境研究室	
B26	樹脂流動解析システム（3D-TIMON）	管理棟 設計開発試験室	
B27	線形・非線形構造解析システム	管理棟 設計開発試験室	
B40	超促進耐候性試験機	試験棟 環境研究室	
B28	プラスチック射出成形機	工作室	
B29	高精度高速小径微細加工機	工作室	
B30	立型マシニングセンター	工作室	
B31	微細砥粒噴射装置	工作室	
A16	倒立顕微鏡	開放試験棟 第2材料試験室	
B33	レーザーマーカ（CWファイバーレーザー）	開放試験棟 第2材料試験室	
B34	試料研磨機	開放試験棟 第2材料試験室	
B35	精密試料切断機	開放試験棟 第2材料試験室	
B49	湿式切断機	開放試験棟 第2材料試験室	
B37	断面試料作製装置	開放試験棟 第2材料試験室	
B32	微細加工用ワイヤー放電加工機	開放試験棟 加工実験室	
B44	ダイヤモンドワイヤソー	開放試験棟 加工実験室	
B06	表面粗さ輪郭形状測定機	管理棟 精密測定室	
B07	測定顕微鏡	管理棟 精密測定室	
B41	非接触全自動測定システム	管理棟 精密測定室	
B46	測定顕微鏡（三軸）	管理棟 精密測定室	

<連絡先>

富士技術支援センター

0555-22-2100（代）

機械電子技術部

0555-22-0944

令和6年12月～令和7年4月中に使用停止期間のある機器

※工事等の進行状況により、この期間内であっても一時的にご利用頂ける場合があります。

機器名称		場所	担当
A02	真空セット機	試験棟 染色仕上加工試験室	繊維技術部
A03	アキレスなつ染台（ヒーティングシステム）	試験棟 染色仕上加工試験室	
A05	ミニカラー染色機	試験棟 染色試験室	
A13	真空オーブン	試験棟 染色試験室	
A06	ねん糸機（イタリー式）	試験棟 整経室	
A07	合糸機	試験棟 整経室	
A08	かせ上げ機	試験棟 整経室	
A09	繰返機	試験棟 整経室	
A10	自動ワインダー	試験棟 整経室	
C01～C15	インクジェットプリンタ	試験棟 コンピュータ室	
D01～D04	カラーコピー	試験棟 コンピュータ室	

令和6年12月～令和7年4月中に対応停止期間のある依頼試験

※工事等の進行状況により、この期間内であっても一時的にご対応可能な場合があります。

依頼試験項目		担当
027	寸法変化率試験	繊維技術部
603	デザインシミュレーション	

<b>&lt;連絡先&gt;</b>	
<b>富士技術支援センター</b>	<b>0555-22-2100（代）</b>
<b>繊維技術部</b>	<b>0555-22-2101</b>